

2026年3月27日

(低回生対象)

電気電子工学科

2026年度研究室体験制度のお知らせ

電気電子工学科では、意欲のある低回生学生については「研究室体験制度」(下記実施概要参照)を利用し、研究の一端の体験を推奨する。本制度の利用により、参加者が直接研究をおこなうわけではなく、例えば「ゼミの見学」、「文献講読」、「ソフトウェアプログラムの作成、試作、デモ実験」などを体験する。

実施概要

対象回生・受入学生数

- ・1回生(秋セメスター) 1研究室あたり若干名
- ・2回生(春・秋セメスター) 1研究室あたり若干名

実施時期:

- ・受入れ研究室によって異なるので、受入内容を見て確認すること。

申し込み方法:

- ・体験を希望する研究室の教員に、メール、個人研究室訪問を通じて**直接応募**する。

申し込み時期:

- ・春セメスター 5月20日(水)まで
- ・秋セメスター 10月21日(水)まで

選考方法:

- ・選考は研究室ごとに行う。

注意事項:

- ・本制度の利用に対して、単位は発生しない。
- ・研究室における活動内容は、研究室ごとに異なる。
- ・セメスターごとに、異なる研究室で体験することを推奨する。
- ・本制度は、3回生秋学期の研究室仮配属とは連動しない。

受け入れ教員:

教員氏名	実施内容	実施時期(回数)	連絡先(メールアドレス 及び個人研究室)
荒木 努	半導体の特性評価、装置見学	随時(3回ほど)	tara(at)se.ritsumei.ac.jp GF 3F
川畑 良尚	パワーエレクトロニクス入門とデモ実験	相談の上随時	kawayos(at)se.ritsumei.ac.jp WW 2F
久保 幸弘	衛星測位システムの原理	相談の上随時	ykubo(at)se.ritsumei.ac.jp WW 2F
佐野 明秀	光ファイバ通信システムの基礎	相談の上随時	ak-sano(at)fc.ritsumei.ac.jp WW 2F
鷹羽 浄嗣	制御工学の入門とシミュレーション	相談の上随時	ktakaba(at)fc.ritsumei.ac.jp WW2F
瀧口 浩一	光通信用光集積回路の原理、基礎	相談の上随時 (2~3回程度)	k-taki(at)fc.ritsumei.ac.jp WW 3F
田口 耕造	バイオ燃料電池	相談の上随時	taguchi(at)se.ritsumei.ac.jp WW 3F
野坂 秀之	無線通信・給電回路の基礎とデモ実験	相談の上随時	nosaka(at)fc.ritsumei.ac.jp WW 4F
福水 洋平	AI画像認識の体験	随時(3回程度)	fukumizu(at)se.ritsumei.ac.jp WW 3F
毛利 真一郎	原子層半導体作製装置見学と 作製体験	相談の上随時	iguchan(at)fc.ritsumei.ac.jp WW 2F
渡邊 歴	光イメージング入門、光学実験と機械 学習、レーザー加工のデモ実験	相談の上随時	wata-w(at)fc.ritsumei.ac.jp WW 3F

メールアドレス中の(at)は@マークに変えてください。

GF: 学術フロンティア共同研究センター、WW: ウェストウイング

以上